

5/ Phiotoly Dec. E. Willis

Priority is claimed from:

Country

Application No

Filing Date

Japan

2001-045570

February 21, 2001

The priority document is enclosed herewith.

Respectfully submitted, SUGHRUE MION, PLLC

Attorneys for Applicant

By: Pute A More Peg. 110.87,557

Darryl Mexic Registration No. 23,063

DM/tmm **Enclosures CONFIRMATION COPY**

The first that the same state that the The train that the train that the

Darryl Mexic (202) 293-7060 1 of 1

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 2月21日

出願番号 Application Number:

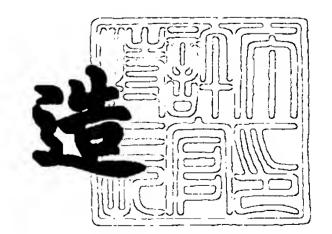
特願2001-045570

出 顏 人
Applicant(s):

株式会社堀場製作所

2001年11月 2日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office 及川耕



特2001-045570

【書類名】 特許願

【整理番号】 163X139

【あて先】 特許庁長官殿

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場

製作所内

【氏名】 小島 建之助

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場

製作所内

【氏名】 石田 正彦

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場

製作所内

【氏名】 高田 秀次

【特許出願人】

【識別番号】 000155023

【氏名又は名称】 株式会社堀場製作所

【代理人】

【識別番号】 100074273

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤本 英夫

【電話番号】 06-6352-5169

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 017798

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9706521

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光検出器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 赤外線や紫外線等の光を透過する窓材で開口部が閉塞された密封ケース内に前記窓材と相対して検出素子が設けられ、前記窓材と前記検出素子との間に前記検出素子に対応し、光学薄膜によって所定の波長帯域の光のみを選択し透過させる光学フィルターが配置される光検出器において、前記光学フィルターを収容するとともに、前記光学薄膜によって選択される所定波長帯域以外の光であって、かつ、測定において干渉影響となる光が前記光学フィルターを透過するのを防止するための遮光体を有することを特徴とする光検出器。

【請求項2】 赤外線や紫外線等の光を透過する窓材で開口部が閉塞された密封ケース内に前記窓材と相対して検出素子が設けられ、前記窓材と前記検出素子との間に前記検出素子に対応し、光学薄膜によって所定の波長帯域の光のみを選択し透過させる光学フィルターが配置される光検出器において、前記光学フィルターを収容する収容部を有し、前記光学薄膜によって選択される所定波長帯域以外の光であって、かつ、測定において干渉影響となる光が前記光学フィルターを透過するのを防止するための遮光体を有することを特徴とする光検出器。

【請求項3】 前記遮光体は、その上面が前記光学フィルターの上面よりも高い位置まで設けられてなる請求項1または請求項2に記載の光検出器。

【請求項4】 前記遮光体は、前記窓材を透過した光が通過する上方開口と、前記窓材を透過した光が前記上方開口を通過した後、前記光学薄膜によって選択された所定の波長帯域の光が通過する下方開口とを有するとともに、この下方開口において前記光学フィルターの下面の一部が当接して、前記光学フィルターが載置されるフィルター受け部を有する請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の光検出器。

【請求項5】 前記遮光体は、前記光を吸収する材質で形成されているか、あるいは、表面に前記光を吸収するよう黒化処理が施されている請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の光検出器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、赤外線や紫外線等の光を透過する窓材と検出素子との間に、前記 検出素子に対応し、光学薄膜によって所定の波長帯域の光のみを選択し透過させ る光学フィルターが配置される光検出器に関する。

[0002]

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】

例えば4個の赤外線検出素子それぞれに対応する4枚の光学フィルタがそれぞれ同じ厚さの基板を有し、かつ、面一にして端面同士が接着剤によって接着された状態で、一体に平面視「田」の字状に並列配置されている赤外線検出器があるけれども、各光学フィルタは、上面および下面に薄膜のショートロングカット部分とバンドパス部分がそれぞれ形成された基板をダイシングによって削り取ることによって得られるものであり、得られた光学フィルタの端面(削り取り面)から、ショートロングカット面およびバンドパス面によって選択される所定波長帯域以外の赤外線(以下、赤外光という)であって、かつ、測定において干渉影響となる赤外光(妨害光)が入射するのを完全には阻止できなかった。

[0003]

例えば、図7に示すように、光学フィルタ70を通過する赤外光のうち光学フィルタ70内で反射された赤外光A'が光学フィルタ70の端面(削り取り面) mから接着剤77を通って光学フィルタ70に隣接する光学フィルタ72にその端面(削り取り面)nから入射したり、光学フィルタ70,72を含む4枚の光学フィルタを通過せず赤外線検出器の金属ケース73の内面73aで反射した赤外光B', C'が光学フィルタ70の端面(削り取り面)m'から光学フィルタ70に入射したりして、ショートロングカット面74および/またはバンドパス面75を通らない赤外光の干渉影響が生じていた。

[0004]

この発明は、上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、干渉影響となる妨害光を遮光できる光検出器を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、この発明は、赤外線や紫外線等の光を透過する窓材で開口部が閉塞された密封ケース内に前記窓材と相対して検出素子が設けられ、前記窓材と前記検出素子との間に前記検出素子に対応し、光学薄膜によって所定の波長帯域の光のみを選択し透過させる光学フィルターが配置される光検出器において、前記光学フィルターを収容するとともに、前記光学薄膜によって選択される所定波長帯域以外の光であって、かつ、測定において干渉影響となる光が前記光学フィルターを透過するのを防止するための遮光体を有する(請求項1)。

[0006]

また、この発明は別の観点から、赤外線や紫外線等の光を透過する窓材で開口部が閉塞された密封ケース内に前記窓材と相対して検出素子が設けられ、前記窓材と前記検出素子との間に前記検出素子に対応し、光学薄膜によって所定の波長帯域の光のみを選択し透過させる光学フィルターが配置される光検出器において、前記光学フィルターを収容する収容部を有し、前記光学薄膜によって選択される所定波長帯域以外の光であって、かつ、測定において干渉影響となる光が前記光学フィルターを透過するのを防止するための遮光体を有することを特徴とする(請求項2)。

[0007]

また、この発明は、前記遮光体の上面が前記光学フィルターの上面よりも高い位置まで設けられてなる光検出器を提供する(請求項3)。

[0008]

また、この発明では、前記遮光体が、前記窓材を透過した光が通過する上方開口と、前記窓材を透過した光が前記上方開口を通過した後、前記光学薄膜によって選択された所定の波長帯域の光が通過する下方開口とを有するとともに、この下方開口において前記光学フィルターの下面の一部が当接して、前記光学フィルターが載置されるフィルター受け部を有する光検出器を提供する(請求項4)。

[0009]

また、この発明では、前記遮光体が、前記光を吸収する材質で形成されているか、あるいは、表面に前記光を吸収するよう黒化処理が施されている光検出器を

提供する(請求項5)。

[0010]

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。

[0011]

図1~図4は、複数個の赤外線検出素子と窓材との間に干渉影響となる妨害光 を遮光する遮光体を設け、遮光体の各収容部に前記各検出素子それぞれに対応す る光学フィルタを収容してあるこの発明の第1の実施形態を示す。

[0012]

図1~図4において、1は赤外線検出器である。この赤外線検出器1は、赤外光を透過する窓材2で開口部3が閉塞された密封ケース4と、この密封ケース4内に窓材2と相対して設けられた赤外線検出素子5と、赤外線検出素子5に対応するよう窓材2と赤外線検出素子5との間に配置され、光学薄膜によって所定の波長帯域の光のみを選択し透過させる光学フィルター7と、この光学フィルター7を収容するとともに、前記光学薄膜によって選択される所定波長帯域以外の光であって、かつ、測定において干渉影響となる赤外光が光学フィルター7を透過するのを防止するための遮光体9とから主として構成される。

[0013]

前記密封ケース4は、金属等で筒状に形成されいる。また、前記開口部3は密封ケース4の端部壁4aに設けられている。前記窓材2は、赤外光を透過するサフャイヤや、 CaF_2 , SiO_2 等よりなる。10は、前記ケース4を閉鎖したステムである。

[0014]

前記赤外線検出素子5は、この実施形態では例えば4個の赤外線検出素子11,12,13,14よりなる。前記赤外線検出素子11,12,13および14は、4個の受光電極D、E、F、Gと補償電極H、I、J、Kからなる4つの電極対が点対称の状態に位置するようそれぞれ焦電素子(例えばPZT素子)15上に形成されている。

[0015]

前記焦電素子15は、複数の導電性スペーサ16を介して回路基板17に固定されている。18はFET、19は高抵抗体で、赤外線回路の一部を構成する。20は、ステム10に貫装されたリード端子で、回路基板17をステム10の上方に間隔をおいて支持している。

[0016]

この実施形態では前記光学フィルター7は、赤外線検出素子11,12,13,14に対応する数の4個の光学フィルター21,22,23,24で構成される。

[0017]

例えば光学フィルター21は、基板(例えばSi基板)25と、この基板25の上面に形成された光学薄膜としてのショートロングカット面26と、前記基板25の下面に形成された光学薄膜としてのバンドパス面27とよりなる。ショートロングカット面26は、赤外光の短波長帯域と長波長帯域とをカットする機能を有する一方、バンドパス面27は、測定成分に対応する赤外光の所定の波長帯域を透過させる機能を有する。他の光学フィルター22,23,24も光学フィルター21と同一構成のものである。

[0018]

更に、前記遮光体9は、赤外光が通過しない材質で製作されており、前記光学フィルター7の数に対応する数の四つの収容部28,29,30,31を有する

なお、この発明では、遮光体9として、赤外光が通過する材質を用いた場合であっても、この表面に赤外光を吸収するよう黒化処理が施されているものも適用できる。

[0019]

そして、この実施形態では各光学フィルター21,22,23,24は同一形状のものを使用するとともに、例えば平面視正方形形状をなしており、この形状に対応するよう四つの収容部28,29,30,31が同一形状に形成されている。

なお、この発明では、光学フィルター21,22,23,24の形状はこの実

施形態で示すような正方形形状に限るものではない。また、各光学フィルター2 1,22,23,24は、この実施形態で示すような同一形状に必ずしも形成す る必要はない。

[0020]

例えば、図2、図3に示すように、遮光体9は、皿状で、かつ、平面視「田」の字状に形成されており、各収容部28,29,30,31は、平面視正方形形状の光学フィルター21,22,23,24が収容可能なように格子枠状に形成されている。

[0021]

すなわち、前記遮光体9は、平面視口型の外枠部32と、この外枠部32内に 連設形成された平面視十字型の仕切り部33とよりなる。前記外枠部32は、平 面視正方形形状で、縦断面L字型をなす一方、前記仕切り部33の縦断面は逆T 字型をなし、外枠部32と仕切り部33によって前記四つの収容部28,29, 30,31が形成されている。

なお、この発明では、この実施形態のように複数の光学フィルターを用いる場合、遮光体9の形状は平面視「田」の字状に限定されるものではなく、各光学フィルターの配置を、光学フィルター等の光学系の構成、測定成分、検出素子の性質(リファレンスが必要か否か)等によって任意に変更できる。更に、収容部28,29,30,31を兼ねている遮光体9の配置、形状も光学フィルターの配置、形状の変更に対応させることは勿論である。

[0022]

この実施形態では、前記外枠部 32 と仕切り部 33 の上端面は面一である。すなわち、図 3 に示すように、外枠部 32 の上端面 M_1 も仕切り部 33 の上端面 M_2 も、光学フィルター 21 , 22 , 23 , 24 の上面 N の位置(H'で示す位置)よりも高さ L だけ高い位置(Hで示す位置)にくるよう遮光体 9 が形成されている。なお、遮光体 9 の上端面は上端面 M_1 , M_2 から構成されるので、遮光体 9 の上端面を以後 M という。

なお、この発明では、外枠部32と仕切り部33の上端面を必ずしも面一にする必要はない。また、前記高さLはある程度任意に設定できる。例えば、図4に

示したように、金属ケース4の内面4aのT点で反射して光学フィルター22の端面(削り取り面)m'に向かう反射光F₁'''も遮光できる程度の高さに遮光体9の高さが設定されるのが好ましい。

[0023]

前記遮光体9は、図示はしないが、接着剤等の適宜の固定手段でケース4の内壁4a、あるいは、窓材2の裏面2aに固定されている。

[0024]

そして、例えば光学フィルター21が収容される遮光体9は、窓材2を透過した赤外光が通過する通過穴34を収容部28に有する。この通過穴34は、窓材2を透過した赤外光が通過する上方開口35と、窓材2を透過した赤外光が上方開口35を通過した後、光学薄膜としての前記ショートロングカット面26、バンドパス面27によって選択された所定の波長帯域の赤外光が通過する下方開口36とを有する一方、この下方開口36を形成するフィルター受け部37が収容部28に形成されている。下方開口36の大きさはフィルター受け部37の分だけ上方開口35の大きさよりも小さい。

前記フィルター受け部37は、通過穴34上方から通過穴34内に挿入された 光学フィルター21を支持するもので、光学フィルター21の下面nの一部が当 接した状態で光学フィルター21を収容部28内に載置するためのものである。 そして、載置状態では、遮光体9の上端面Mが光学フィルター21の上面Nより もLだけ高い位置に位置している。そのため、この発明では、従来のように4枚 の光学フィルターを面一に位置させる精密な作業を行う必要はなくなり、その分 作業性を容易にできる。

前記フィルター受け部37は、外枠部32を縦断面L字型に形成するとともに 、仕切り部33の縦断面を逆T字型に形成することによって得られる。

[0025]

この実施形態では、光学フィルター22,23,24がそれぞれ収容される遮 光体9の収容部29,30,31にも光学フィルター21に形成されたフィルター ラけ部37と同一形状のフィルター受け部37が形成されている。

[0026]

而して、例えば光学フィルター22を通過する赤外光 f のうち光学フィルター22内で反射された赤外光 f が端面(削り取り面) mから、光学フィルター22に隣接する例えば光学フィルター21の端面(削り取り面) n に向かうのを縦断面逆丁字型の仕切り部33によって遮光できるとともに、光学フィルター21を通過する赤外光 f ' ' ' のうち光学フィルター21で反射された赤外光 f ' ' ' が端面(削り取り面) n から、光学フィルター22の端面(削り取り面) m に向かうのを縦断面逆丁字型の仕切り部33によって遮光できる。

[0027]

更に、いずれの光学フィルター21,22,23,24も通過しない赤外線F1が金属ケース4の内面4 a で反射して例えば光学フィルター22の端面(削り取り面)m に向かう反射光 F_1 を縦断面L字型の外枠部32によって遮光できるとともに、前記内面4aで反射して例えば光学フィルター21の端面(削り取り面)n に向かう反射光 F_1 を縦断面L字型の外枠部32によって遮光できる。

[0028]

しかも、光学フィルター21,22,23,24の上面Nの位置(H'で示す位置)よりも例えば高さしだけ高い位置(Hで示す位置)に縦断面し字型の外枠部32の上端面Mが位置するので、図4に示したように、金属ケース4の内面4aのT点で反射して光学フィルター22の端面(削り取り面)m'に向かう反射光F₁'' も遮光できる。同様に、金属ケース4の内面4aのT'点で反射して光学フィルター21の端面(削り取り面)n'に向かう反射光F₁'' も 遮光できる。

[0029]

以上、この実施形態では、遮光体9を縦断面L字型の外枠部32と縦断面逆T字型の仕切り部33で一体形成して収容部28,29,30,31とするとともに、収容部28,29,30,31に形成されるフィルター受け部37を外枠部32と仕切り部33で構成したので、遮光する機能と、フィルター受け部37による光学フィルター22,23,24の載置機能とを兼用できる上に、遮光体9の作成を容易にできる利点を有する。

[0030]

また、この実施形態では、ダイシングにより、例えば光学フィルタ 2 2 の端面 (削り取り面) m, m や例えば光学フィルタ 2 1 の端面 (削り取り面) n, n がチップしている場合には、かかるチップが原因で発生する妨害光 T_1 , T_2 , T_3 , T_4 (図 4 参照) を、縦断面逆 T 字型の前記仕切り部 3 3 に形成された前記フィルター受け部 3 7 や縦断面 L 字型の前記外枠部 3 2 に形成された前記フィルター受け部 3 7 によって遮光できる利点を有する。

[0031]

また、この実施形態では外枠部32と仕切り部33は一体形成されたものを示したが、この発明では、両者32,33を別体で形成した遮光体も適用できる。

[0032]

上記実施形態では、遮光体9が光学フィルター22, 23, 24の収容部28, 29, 30, 31を有するものを示した。

[0033]

図5は、光学フィルター22,23,24の収容部28',29',30',31'と遮光体9'を別体に形成したこの発明の第2の実施形態を示す。なお、図5において、図1~図4に示した符号と同一のものは同一または相当物である

[0034]

この場合も、遮光体9'は、赤外光が通過しない材質や、また、赤外光が通過する材質を用いた場合であっても、この表面に赤外光を吸収するよう黒化処理が施されているものも適用できる。また、収容部28',29',30',31'は、赤外光が通過する材質であってもかまわない。なお、収容部30',31'は図示されていない。

[0035]

収容部28'は、フィルター受け部37'を構成する縦断面L字型の外枠部32'とフィルター受け部37'を構成する縦断面逆T字型の仕切り部33'で形成され、収容部29'も、縦断面L字型の外枠部32'と縦断面逆T字型の仕切り部33'で形成されている。

[0036]

一方、遮光体9'は、収容部28',29',30',31'に収容されるよう一体成形されている。この場合、遮光体9'のうち、仕切り部33'に支持される部分100の上面100aと仕切り部33'の上面101は面一に設定されている。また、外枠部32'の上面102と仕切り部33'の上面101は同じ高さに設定されている。更に、遮光体9'のうち、外枠部32'に支持される部分99の上面99aは仕切り部33'に支持される部分100の上面100aより上だけ高くなっている。すなわち、遮光体9'の部分99は、その上面99aが光学フィルター28',29'の上面Nよりも高い位置まで設けられている。

[0037]

なお、この実施形態では、前記遮光体 9'の部分 9 9 を外枠部 3 2'の縦面 r および光学フィルター 2 2 の端面(削り取り面) m'間に挟んだものや、前記遮光体 9'の部分 1 0 0 を仕切り部 3 3'の縦面 r'および光学フィルター 2 2 の端面(削り取り面) m間に挟んだものを示したが、この発明では、これら端面(削り取り面) m', mを含む光学フィルター 2 2 の全周面に例えば赤外光を吸収する材質のものを塗布してなる塗布膜や、前記全周面に赤外光を吸収するよう黒化処理を施してなる遮光膜を遮光体として採用できる。光学フィルター 2 1 の場合も同様である。

[0038]

図6は、一枚の光学フィルタを収容する一つの収容部だけを持つ遮光体を赤外線検出素子と窓材との間に設けて干渉影響となる妨害光を遮光するように構成したこの発明の第3の実施形態を示す。なお、図6において、図1~図5に示した符号と同一のものは同一または相当物である。

[0039]

この場合は、上記第1の実施形態と異なり、遮光体59は、フィルター受け部137を構成する縦断面L字型の外枠部132だけで形成されている。そして、上記第1の実施形態と同様、遮光体59が光学フィルター21の収容部128を兼用しているので、遮光する機能と、フィルター受け部137による光学フィルター21の載置機能とを兼用できる上に、遮光体59の作成を容易にできる利点

を有する。

[0040]

そしてこの実施形態では、光学フィルタ21の上面N'の位置(H''で示す位置)よりも高い位置(H'''で示す位置)に遮光体59の上端面M'、つまり、外枠部132の上端面M'が位置するよう遮光体59を構成したので、窓材2を外側斜め方向に透過して光学フィルタ21を通過しない赤外光Eが金属ケース4の内面4aで反射して光学フィルタ21の端面(削り取り面) n'に向かう反射光E'を縦断面L字型の外枠部132によって遮光できるのみならず、金属ケース4の内面4aのT'点で反射して光学フィルタ21の端面(削り取り面) nに向かう赤外光E''も遮光できる。

なお、光学フィルター21の収容部128と遮光体59を別体に形成してもよい。

[0041]

なお、この発明は、紫外線検出器を用いる測定の場合にも適用できる。

[0042]

【発明の効果】

この発明によれば、赤外線や紫外線等の光を透過する窓材で開口部が閉塞された密封ケース内に前記窓材と相対して検出素子が設けられ、前記窓材と前記検出素子との間に前記検出素子に対応し、光学薄膜によって所定の波長帯域の光のみを選択し透過させる光学フィルターが配置される光検出器において、光学フィルターを収容するとともに、前記光学薄膜によって選択される所定波長帯域以外の光であって、かつ、測定において干渉影響となる光が前記光学フィルターを透過するのを防止するための遮光体を設けたので、干渉影響となる妨害光を確実に遮光できる光検出器を提供できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の第1の実施形態を示す全体構成説明図である。

【図2】

上記実施形態を示す要部分解斜視図である。

【図3】

- (A)は、上記実施形態における遮光板への光学フィルタの収容状態を示す構成説明図である。
 - (B)は、上記実施形態における遮光板の平面図である。

【図4】

上記実施形態の動作説明図である。

【図5】

この発明の第2の実施形態を示す要部構成説明図である。

【図6】

この発明の第3の実施形態の動作説明図である。

【図7】

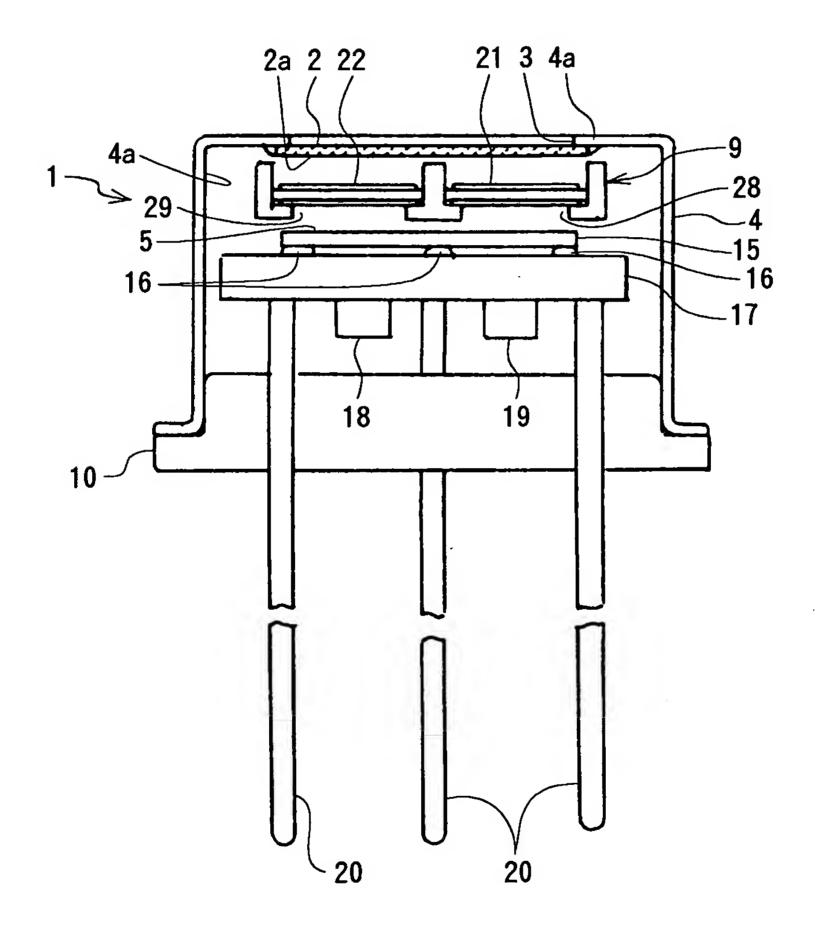
従来例を示す要部構成説明図である。

【符号の説明】

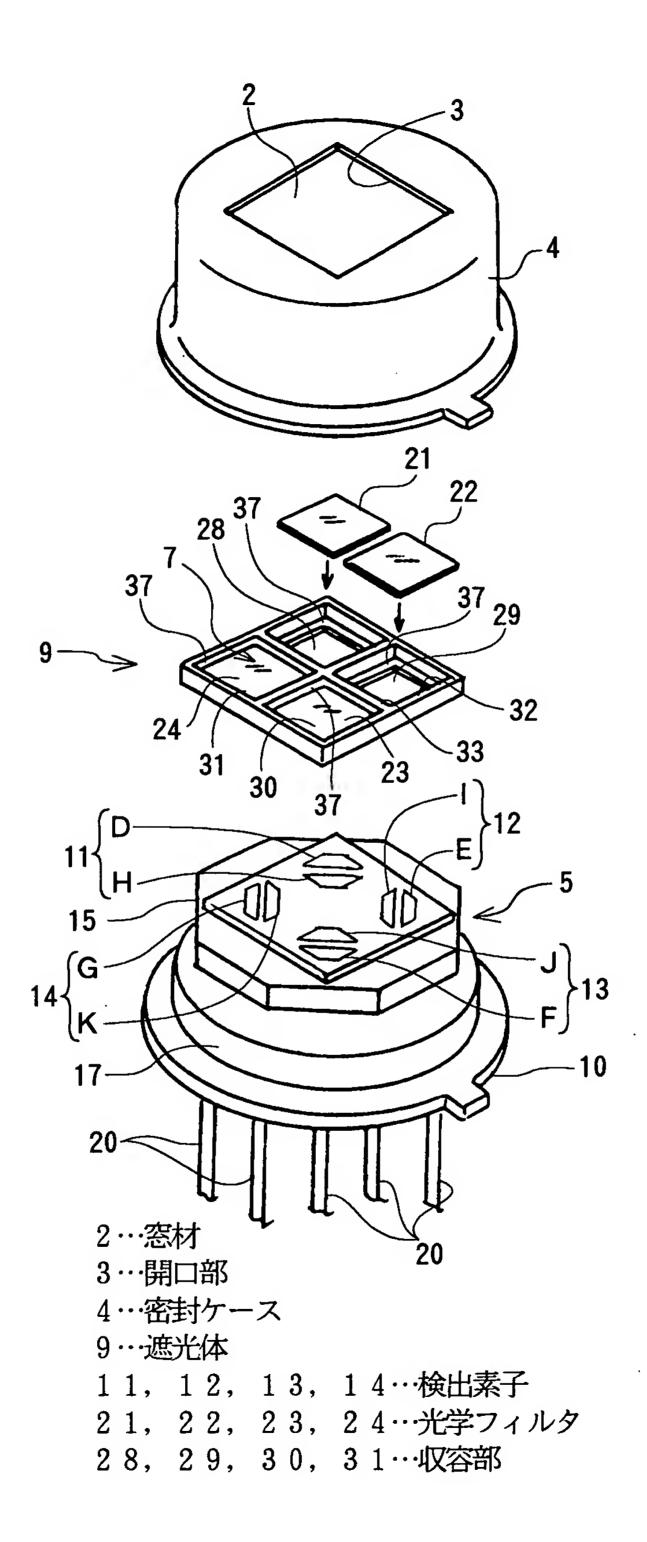
2…窓材、3…開口部、4…密封ケース、9…遮光体、11,12,13,14…検出素子、21,22,23,24…光学フィルタ、28,29,30,31…収容部。

【書類名】 図面

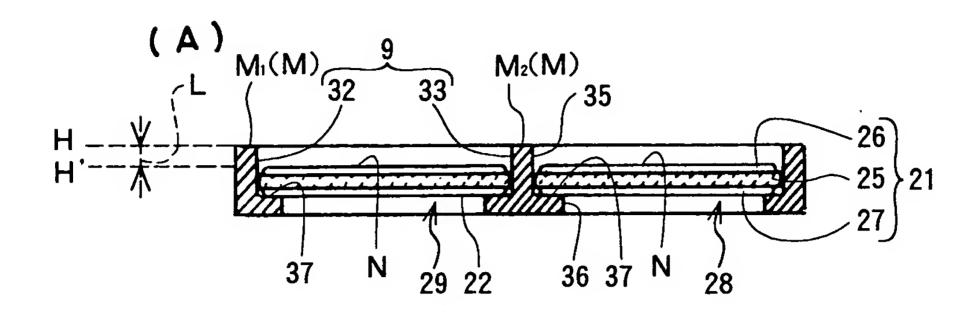
【図1】

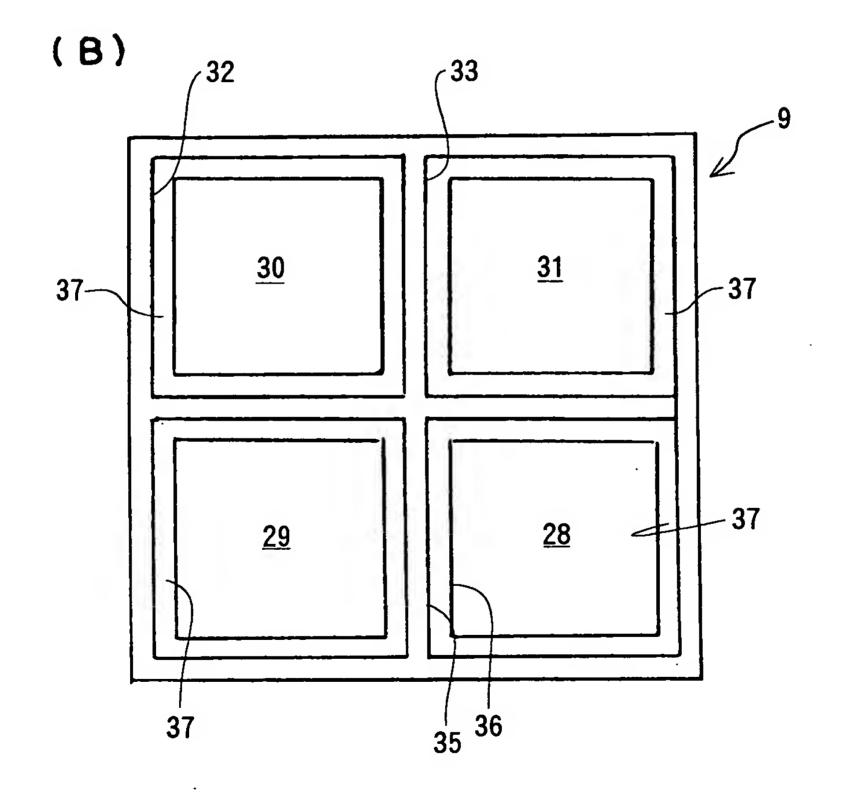


【図2】

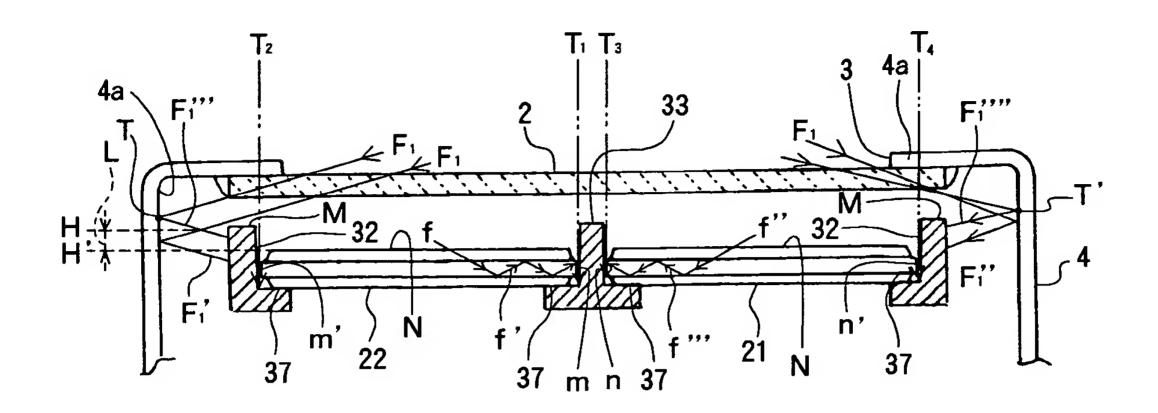


[図3]

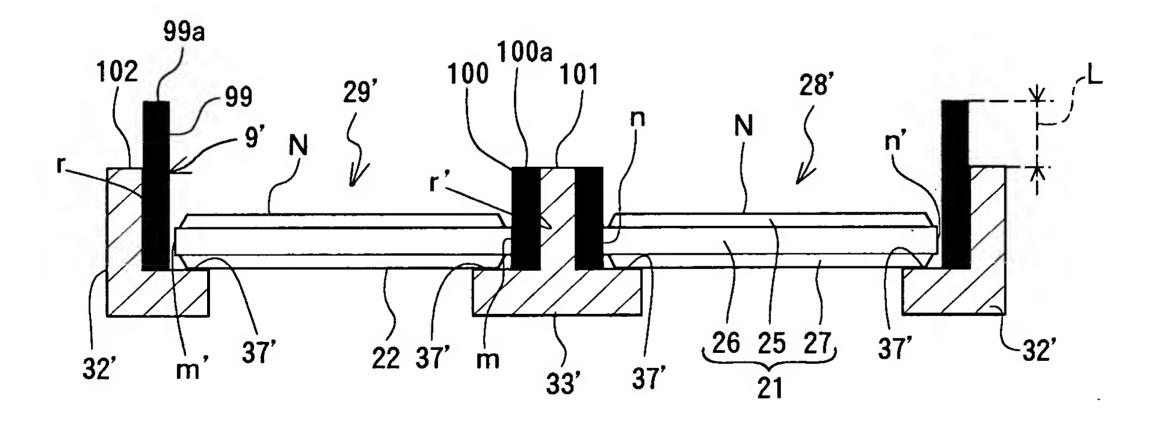




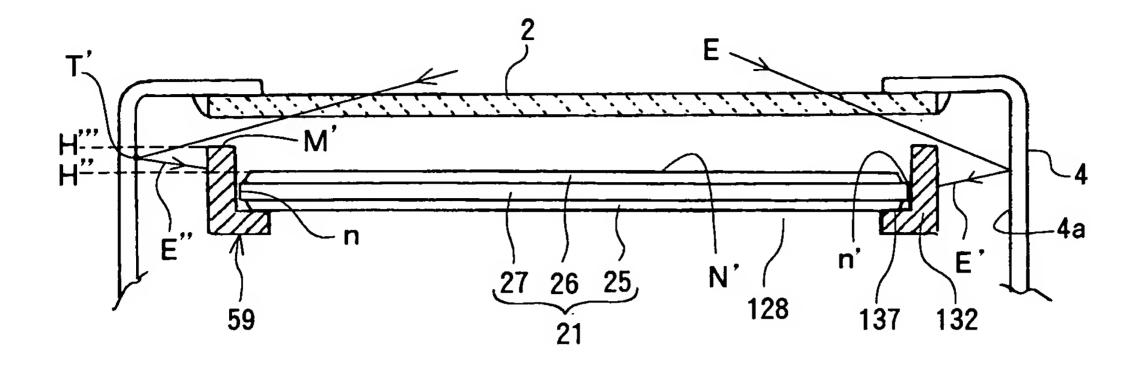
【図4】



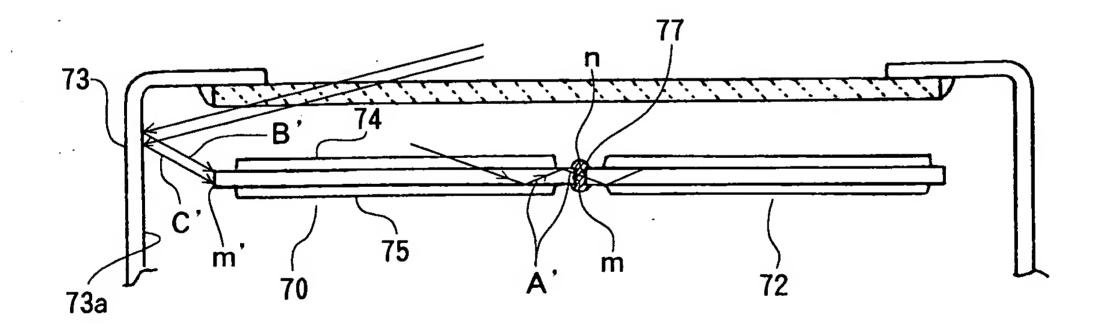
【図5】



【図6】



【図7】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 干渉影響となる妨害光を遮光できる光検出器を提供することである

【解決手段】 赤外線や紫外線等の光を透過する窓材2で開口部3が閉塞された密封ケース4内に前記窓材2と相対して検出素子11,12,13,14が設けられ、前記窓材2と前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,12,13,14との間に前記検出素子11,22,23,24を収容する光学薄膜によって所定の波長帯域の外の光であって、前記光学フィルター21,22,23,24を透過するのを防止するための遮光体9を有する。

【選択図】

図 2



認定・付加情報

特許出願の番号 特願2001-045570

受付番号 50100243669

書類名 特許願

担当官 第三担当上席 0092

作成日 平成13年 2月22日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 2月21日



出願人履歴情報

識別番号

[000155023]

1. 変更年月日 19

1990年 9月 3日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

氏 名

株式会社堀場製作所